題目:奈微機會系統技術及應用 日期: 2025/09/30 講師戴慶良 Bulk Micromaching: 否刻在的尖材 (表面薄模下會) 國內半導體使用CMoS。 Accelerometer:需要 proof mass,使用差動電容,用F=ma (牛頓第二運動定理)產生訊號 Gyroscope:需要重一點的質量塊增加電敏度;運作原理與動力學有關。 Mirror使用樹狀結構馬區動,可以當掃描器使用。 Microhotplate:需要300℃工作温度,讓成沙則模理作。 新 接觸於
RF switches:射坡開闢,應用在手機,使用 Antenna 和 switch 全展和電容偶合式。
金属接觸式畫命不是很長,可以使用海鱼治長使用時間。 初 **罗容式下方有界電層,使用翹起於有較好接觸效果、** CMos MEMS 優點公開發時間短河路多數至台。 Coventa Ware 可以模擬開闢加多少電,電有多少 Pisplacement。 使用網路分析應分析開閉性能,Isolation如果大於一3dB,代表開開效果不好 Tuning Part :彈簧和單青閘 tunble voltage To reasonant Aequence (Hz) ) Why RF MEMS Switches? Switching Isolation Power handling 2besq Sintch Type | Insertion loss Power consumption Pour Oood Good PIN diodes Good Good Poor Good Excellent Poor GaAs FETs Good Excellent Exellent | Excellent MEND switches Good Cost > PIN diodes = MEMS switches < GaAs FETs Application of RFMEMS Switch? Antenna Transmitter